

KEMET LAPPNIG POLISHING MACHINE

◆ 卓上研磨装置 LPM-15 ◆

精密ラップ研磨、ポリシングに最適！ 拡張性が高く、幅広い加工に対応した卓上研磨装置です。



◆ オプション ◆

- ▶ 電子ディスペンサー
- ▶ オートスターター
- ▶ ポジティブドライブ
- ▶ フラットネスゲージ
- ▶ セラミック修正リング
- ▶ ダイヤモンド電着リング
- ▶ 研磨プレート等

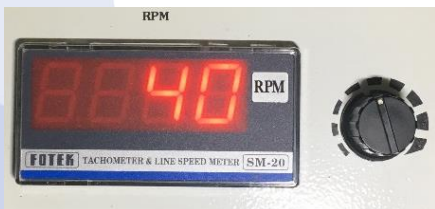
◆ 装置主要部 ◆



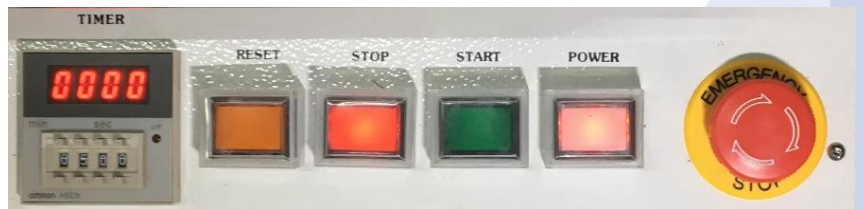
定盤位置決めリング



装置背面ドレン



スピードコントローラー



操作盤

- ▶ 200V単相
- ▶ 0.5HP
- ▶ 定盤回転速度 0-90rpm
- ▶ 710×650×520mm
- ▶ 85kg

ケメット・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウエスト21階

TEL: 043-213-9911 FAX: 043-213-9932

WEB: www.Kemet.jp

Kemet